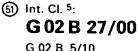
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

[®] Offenlegungsschrift [®] DE 3914275 A1



G 02 B 5/10 G 02 B 5/18 B 23 K 26/00



DEUTSCHES PATENTAMT

(1) Aktenzeichen: P 39 14 275.2 (2) Anmeldetag: 29. 4.89

3 Offenlegungstag: 3. 1.91

(7) Anmelder:

Fa. Carl Zeiss, 7920 Heidenheim, DE

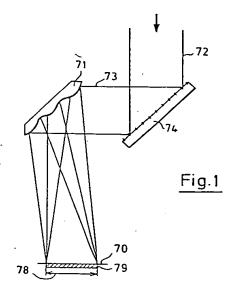
(6) Zusatz zu: P 39 12 237.9

② Erfinder:

Hohberg, Gerhard, Dr., 7080 Aalen, DE; Becker, Kurt, Dr., 7082 Oberkochen, DE

Spiegel zur Veränderung der geometrischen Gestalt eines Lichtbündels

Durch die Anbringung eines Gitters in den optischen Strahlengang des Laserstrahles kann eine von der Modenstruktur weitgehend unabhängige zweidimensionale Intensitätsverteilung erzeugt werden, die in einer Richtung eine konstante Intensität und in der dazu senkrechten Richtung eine beliebig vorwählbare Intensitätsverteilung aufweist.





Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine weitere Ausgestaltung eines Spiegels zur Veränderung der geometrischen Gestalt eines Lichtbündels mit mehreren Bereichen sowie des Verfahrens zur Nutzung des Spiegels nach dem Hauptpatent P 39 12 237.9.

Spiegel zur Veränderung der geometrischen Gestalt eines Lichtbündels sind weit verbreitet. Schwierig ist die Erzeugung eines Strahlungsquerschnittes, welcher eine im wesentlichen rechteckigen bis linienförmigen Querschnitt aufweist, innerhalb dessen die Intensität einen vorwählbaren Wert hat. Solche Strahlungsquerschnitte, werden insbesondere zur Oberflächenbehandlung mit Lasern benötigt, um nur ein wesentliches Anwendungs- 15 gebiet zu nennen.

Aufgabe der Erfindung ist es, mit nur zwei optischen Abbildungen einem Lichtbündel mit beliebigem Strahlquerschnitt einen zweidimensionalen Strahlquerschnitt zu geben, innerhalb dessen die Intensität in mindestens 20 einer Richtung vorgegebene Intensitätsverteilung aufweist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gemäß dem kennzeichnenden Teil des ersten Patentanspruches dadurch gelöst, daß im Strahlengang des Lichtbündels (72, 25 82) ein Gitter (74, 85) angebracht ist.

Zur Erzeugung einer zweidimensionalen Intensitätsverteilung, die in einer Richtung eine konstante Intensität und in der dazu senkrechten Richtung eine beliebig vorwählbare Intensitätsverteilung aufweist, wird der 30 Laserstrahl durch eine geeignete Gitterstruktur in dazu senkrechter Richtung aufgefächert. Dabei befindet sich das vorzugsweise reflektierende Gitter vorteilhafterweise zwischen dem Spiegel zur Veränderung der geometrischen Gestalt des Lichtbündels und der Arbeitsebene.

Spiegel der vorab beschriebenen Art lassen sich insbesondere sehr vorteilhaft bei der Oberflächenbehandlung von Werkstücken mit streifenweiser Bestrahlung durch einen Laser verwenden.

Die Erfindung wird nachstehend in beispielhafter Weise anhand der Figuren näher erläutert, wobei weitere wesentliche Merkmale sowie dem besseren Verständnis dienende Erläuterungen und Ausgestaltungsmöglichkeiten des Erfindungsgedankens beschrieben 45 sind

Dabei zeigt

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Spiegel-Gitteranord-

Fig. 2 eine Anordnung, bei dem das Gitter zwischen 50 Arbeitsebene und Spiegel angeordnet ist.

In der Fig. 1 soll eine Umwandlung eines Laserstrahls (72) in eine zweidimensionale Intensitätsverteilung auf der Oberfläche (70) eines Werkstücks (79) erfolgen. Der Spiegel (71) kann nur eine konstante linienförmige Intensitätsverteilung erzeugen. Dabei darf der Laserstrahl (72) eine weitgehend beliebige Modenstruktur besitzen.

Um eine zweidimensionale Intensitätsverteilung mit dem Spiegel (71) zu erzielen, muß die optische Anordnung um ein Gitter (74) erweitert werden. Dieses Gitter 60 (74) fächert mit seiner Gitterstruktur den Laserstrahl (72) vor dem Spiegel (71) in senkrechter Richtung bezogen auf die Gitterstruktur auf. Das Gitter (74) ist ein ebenes Reflexionsgitter und kann mit einer NC-Maschine durch Fräsen oder Hobeln problemlos gefertigt werden. Die Ausführung des Gitters (74) als Reflexionsgitter hat den Vorteil, daß hohe Strahlungsintensitäten auf das Werkstück (79) gelenkt und das Gitter (74) und der

Spiegel (71) im Betrieb gekühlt werden können.

Durch die vorteilhafte getrennte Realisierung der beiden optischen Komponenten (Spiegel 71 und Gitter 74) ist nicht nur die Fertigung problemlos. Durch einen Austausch des Gitters (74) kann bei einer geeigneten Gitterstruktur (d.h. der Wellenlänge des Laserstrahles angepaßte, ausgewählte Furchenstruktur, usw.) die zweidimensionale Intensitätsverteilung in einer Richtung eine konstante und in der dazu senkrechten Richtung eine beliebig vorwählbare, schnell änderbare Intensitätsverteilung aufweisen.

Man muß aber beachten, daß die "Abbildungen" des Gitters (74) und des Spiegels (71) nicht unabhängig voneinander sind. Befindet sich das Gitter (74) vor dem Spiegel (71), so werden die vom Gitter (74) abgelenkten Laserstrahlen (73) vom Spiegel (71) nur näherungsweise korrekt abgebildet. Dieses Problem kann man dadurch umgehen, daß in der optischen Anordnung das Gitter (85) nach dem Spiegel (81) im optischen Strahlengang angeordnet ist. Diese in Fig. 2 gezeigte Anordnung erlaubt eine sehr genaue Abbildung des Laserstrahls (82) auf die Oberfläche (80) des Werkstücks (89).

Die vom Spiegel (81) reflektierten Strahlen (83) werden auf der gekrümmten Oberfläche (84) des Gitters (85), welches auch hier ein Reflexionsgitter ist, in zur Gitterstruktur senkrechten Richtung aufgefächert. Dadurch wird im Arbeitsbereich eine zweidimensionale Intensitätsverteilung erzeugt, die in einer Richtung eine konstante (durch den Spiegel (81)) und in der dazu senkrechten Richtung eine beliebig vorwählbare (durch das Gitter (85)) Intensitätsverteilung aufweist.

Die gekrümmte Oberfläche des Reflektionsgitters (85) hat fertigungstechnische Vorteile (Drehen statt Fräsen oder Hobeln), außerdem kann bei einem Austausch des Gitters (85) sowohl die Intensitätsverteilung auf der Oberfläche (80) des Werkstücks (89) als auch gleichzeitig der Arbeitsabstand verändert werden.

Zwar kann auch das Gitter auf dem Spiegel (81) aufgebracht sein, doch verzichtet man dann auf die oben beschriebenen Vorteile bei dem modularen Aufbau der optischen Anordnung.

Patentansprüche

1. Spiegel zur Veränderung der geometrischen Gestalt eines Lichtbündels mit mehreren spiegelnden Bereichen, bei dem der Spiegel (1; 21; 31; 41; 51; 61) aus mehreren streifenförmigen Segmenten (5-8; 22-26; 32-36; 42-45; 52-55; 62-66) aufgebaut ist, deren Größe so gewählt ist, daß das umzuformende Lichtbündel (3; 27; 37; 47; 57; 67) gleichzeitig auf mehrere der Segmente (5-8; 22-26; 32-36; 42-45; 52-55; 62-66) fällt und alle Segmente (5-8; 22-26; 32-36; 42-45; 52-55; 62-66) so geformt und ausgerichtet sind, daß die von den Segmenten (5-8; 22-26; 32-36; 42-45; 52-55; 62-66) reflektierten Bereiche des Lichtbündels auf ein und denselben Teilbereich (4; 28; 38; 48; 58; 68) einer Achse (2; 20; 30; 40; 50; 60) gelenkt werden nach dem Hauptpatent P 39 12 237.9, dadurch gekennzeichnet, daß im Strahlengang des Lichtbündels (72, 82) ein Gitter (74, 85) angebracht ist.

2. Spiegel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Spiegel (71, 81) und das Gitter (74, 85) getrennt realisiert sind.

3. Spiegel nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Gitter (74, 85) ein Reflexionsgitter ist.

4. Spiegel nach einem der Anspiehe 1-3, dadurch gekennzeichnet, daß das Gitter (85) eine gekrümmte Oberfläche besitzt.

5. Spiegel nach einem der Ansprüche 1-4, dadurch 5 gekennzeichnet, daß das Gitter (85) hinter dem Spiegel (81) angebracht ist.

6. Verfahren zur Oberflächenbearbeitung mit streifenweiser Bestrahlung durch einen Laser nach den Merkmalen des Hauptpatents P 39 12 237.9, dadurch gekennzeichnet, daß außer einem Spiegel nach einem der Ansprüche des Hauptpatents ein Gitter gemäß den Ansprüchen 1-5 verwendet wird.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

15

20

25

30

35

40

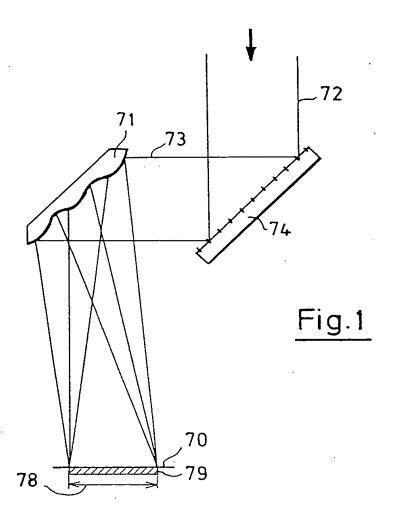
45

50

55

60





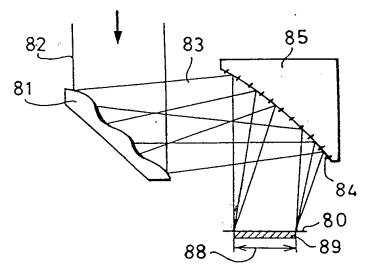


Fig. 2